

平成 15 年 1 月 27 日

委員各位

日本学術振興会  
結晶加工と評価技術第 145 委員会  
委員長 梅野正隆

日本学術振興会『結晶加工と評価技術』第 145 委員会  
第 95 回研究会開催通知

1. 日時：平成 15 年 3 月 7 日(金)午後 1 時より 5 時まで
2. 会場：主婦会館 4 階シャトレ(東京都千代田区六番町 15 番地、TEL.03-3265-8111、JR 中央線四ツ谷駅麹町口正面)

3. 研究会

テーマ：『シリコンの新しい加工と欠陥の評価』

世話人：難波 義治(中部大学)

13:00 ~ 13:45

- (1) 「大口径シリコンウエハの超精密研削技術」

新日本製鉄(株)新素材事業部ファインセラミックス部 阿部 耕三

13:45 ~ 14:30

- (2) 「Float Polishing of Quartz and Surface/Sub-Surface Evaluation」

Ultrafast Sensors & Applications Schubert F. Soares

14:30 ~ 15:15

- (3) 「大口径シリコン表面ひずみの放射光 X 線トポグラフィによる評価」

理学電機(株) 川戸 清爾

15:15 ~ 15:30 休憩

15:30 ~ 16:15

- (4) 「シリコンの格子欠陥と電氣的・光学的特性」

物質材料研究機構ナノマテリアル研究所 関口 隆史

16:15 ~ 17:00

- (5) 「原子を観て、操り、測るアトムファクトリー ナノシリコンの接合と変形」

筑波大学物質工学系 木塚 徳志

出欠のご返事は同封の出欠回答 FAX 用紙にて 2 月 28 日(金)までをお願い致します。